# Anode サイズの影響 250 kV Gun の電場分布

2008年12月2日(火)14時~ 第32回ビームダイナミックスWGミーティング KEK3号館5F会議室

高エネルギー加速器研究機構 放射光源研究系 宮島 司

#### カソード直径による収束力の変化の検討

- カソードの直径が変化した場合、カソード近傍の電場 分布が変化し、収束作用が変化する
- この影響を見積もるために、次の3つの計算を行った
  - 1. <u>電場による収束作用の影響</u>:カソード表面で位置オフ セットを持った単粒子のトラッキング
  - <u>最小エミッタンス、ビームサイズの変化</u>:Gun + solenoid のビームラインで、空間電荷効果ありでトラッキングする。初期粒子分布はビア缶分布。z=1 m の地点で、ビー ムサイズ、エミッタンスを計算。ソレノイドをスキャンしな がらその影響を調べる。
  - <u>レーザ位置のオフセットの影響</u>:2.の計算で求めた最小 ビームサイズを与えるソレノイドの強さに対して、カソー ド表面でレーザーの位置がずれた場合の影響を計算す る。

#### 1. カソード近傍での収束作用の計算

- Poisson/Superfishを用いて、2次元電場分布を作成
- カソード直径 d: 5, 10, 15, 20 mm
- アノード直径:
  - 計算1:アノード直径=カソード直径
  - 計算2:40 mm に固定
- カソード表面に単粒子を配置してトラッキングを行い、収束 作用の影響を調べた
- カソード表面での単粒子の位置オフセット:
  0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mm
- 単粒子のトラッキングには、GPTを使用
- 空間電荷効果はなし

# Gunの形状と1次元電場分布





## 単粒子のトラッキング



カソード表面に単粒子をオフセットさせて配置 電子銃の作る電場の下での軌道を計算 粒子間の空間電荷効果はなし、ソレノイド磁場もなし カソード表面から、z=0.1 m まで計算

#### d = 5 mm



#### d = 10 mm



#### d = 15 mm



#### d = 20 mm



位置でずれが生じる

# 単粒子トラッキングのまとめ

- アノード直径を固定した場合、アノード近傍粒
  子の軌道が僅かに変化する
- 収束力の変化は、ビーム位置が中心から遠く なると大きくなる傾向にある

#### アノードサイズの影響

- アノードサイズ
  - 計算1:カソードサイズと同じ
  - 計算2:直径40mmに固定
- この場合、アノード直径が小さいとビームがアノードに当たる可能 性がある。
  - 最小直径d = 5 mmの場合、ビームはアノードに当たるか?
  - 当たる場合には、どれくらいのアノード直径にするべきか?

#### アノード直径5mmの場合、 ビームはアノードを通過できるか?

- アノード直径を5 mmとして、ビームがアノードに当たらずに通過できるか を計算した
- 加速電圧: 500 kV
- 初期ビーム分布(-80 pC)
  - 進行方向:ガウス分布
  - 横方向:一様分布



 $\sigma_{\rm t}$  = 10 ps



# アノード直径5mmの場合、 ビームはアノードを通過できるか?

最小直径d = 5 mmの場合、ビームはアノードに当たるか?

最小直径でも、初期ビーム半径1mmの場合には、ビー ムはアノードに当たらない(ただし、カソード表面でのレー ザーの位置オフセットがない場合)

当たる場合には、どれくらいのアノード直径にするべきか?

アノード位置でのビーム半径は、1.35 mm。レーザー位置オフセットがない場合は、アノード直径 2.7 mmでビームは当たる。これにレーザー位置オフセット分を加えた直径にする必要がある。また、初期ビームサイズが大きくなると、ビームがアノードに当たる可能性がある。

#### 2. Gun + solenoidビームラインでの計算 アノード直径を固定した場合

- 異なるdを持った4つの2次元電場分布を使って、Gun + Solenoidのビーム ラインでの空間電荷効果がある場合のビームサイズ、エミッタンスを計算 する
- 初期レーザーのスポットサイズ、時間パルス幅は固定、ソレノイドの強さ をスキャンする
- レーザーはカソード中心に照射されるとする
- GPTを使用(空間電荷効果計算:3D mesh)



# GPTのパラメタ

- 粒子数:20 k
- バンチ電荷:-80 pC
- 電子銃加速電圧:500 kV
- カソード表面でのkT: 50 meV
- ソレノイドのスキャン範囲:0.01 T to 0.06 T
- 空間電荷効果計算: 3D mesh (open boundary)
- 電子銃電場分布:d=05,10,15,20mm
- ソレノイド磁場分布: JAEA 補正コイル付きタイプ

# ソレノイドスキャンの結果アノード直径を固定した場合





エミッタンスの変化はあまりなさそう

# 3. レーザー位置のオフセットの影響 アノード直径を固定した場合

- ソレノイドスキャンの結果から得られた、最小ビームサイズ を与えるソレノイドの強さに対して、レーザー照射位置が 変化したときの影響を計算する
- カソード表面でレーザー照射位置をずらしながら、z = 1.0
  mの位置で、ビームの中心位置、ビームサイズ、規格化エミッタンスを計算する

最小ビームサイズを与える ソレノイドの強さ



(1) d = 5 mm: sol = 0.039 (T) xrms = 0.605 mm

- (2) d = 10 mm: sol = 0.037 (T) xrms = 0.363 mm
- (3) d = 15 mm: sol = 0.037 (T) xrms = 0.306 mm
- (4) d = 20 mm: sol = 0.037 (T) xrms = 0.281 mm



d = 10 mm の時に傾向が異なるのは、ソレノイドの強さが異なるため

ビームサイズの変化



アノード直径40mmの方が、小さいビームサイズを与える。 ビームサイズに対するアノード直径の影響は無視できない

規格化エミッタンスの変化



エミッタンスに対するアノード直径の影響は、ビームザイズに対する場合に比べて小さい

まとめ

- アノード直径を40mmに固定した場合について、Poisson/Superfishを用いて2次元電場分布を作成した。
- アノード直径を固定した場合、カソード直径の変化による電場分布の変化は、カソード近傍のみで生じる
- 単粒子のトラッキングを行い、影響を確認した。ビームの位置が中心から 離れたときに、アノード近傍で粒子軌道の違いが見られた
- Gun + Solenoid ビームラインで、初期ビア缶分布のビームに対して、ビームサイズ、規格化エミッタンスを計算し、ソレノイドスキャンを行った。
- アノード直径の影響は、エミッタンスに対しては小さそうだが、ビームサイズに対しては無視できない
- 最小ビームサイズを与えるソレノイドの強さに対して、レーザー照射位置 がずれたときの影響を計算した。
- アノード直径を40 mmにした方が、最小ビームサイズが小さくなることを 確認した
- エミッタンスに対するアノード直径の影響は、ビームサイズに対する場合
  に比べて小さそう

## 250 kV Gun の電場分布の作成と シミュレーション

#### 250 kV Gun

• 250 kV Gun 用の電場分布を、Poisson/Superfishを使って計算した。



#### 1次元電場分布



# 250 kV gun のシミュレーション

- アノード位置(z = 55 mm)の位置でのビームサイズ、カソード表面でのビー ムサイズをスキャン
- ソレノイドスキャン、z=1.0mの位置でビームサイズ、エミッタンスを計算、 カソード表面でのビームサイズを固定



- 粒子数:20k
- バンチ電荷:-80 pC
- 電子銃加速電圧:500 kV
- カソード表面でのkT: 50 meV
- ソレノイドのスキャン範囲:0.01 T to 0.06 T

空間電荷効果計算: 3D mesh (open boundary)



横方向分布もガウス分布

 $\sigma_{\rm x}$  = 0.5 mm

# アノード位置でのビームサイズ



ソレノイドスキャン(z=1.0m)



# 250kV Gun シミュレーション

- JAEA電子銃用の電場分布をPoisson/Superfishを使用して作成した
- カソード直径:8 mm
- アノード直径: 40 mm
- ギャップ: 40 mm
- アノード位置でのビームサイズを調べるためにGPTを用いてトラッキングを行った
- アノード直径は少なくとも、10mm以上は必要
- ソレノイドスキャンを行った
- $\sigma_x = 0.5 \text{ mm}$ の場合、0.024 Tのときにビームサイズは最小となる
- 今後、エミッタンス測定用スリットの位置でのビームを計算する